

Title (en)
Cleaning arrangement for a cooking chamber.

Title (de)
Anordnung zur Reinigung einer Backofenmuffel.

Title (fr)
Dispositif de nettoyage d'une enceinte de cuisson.

Publication
EP 0607557 A2 19940727 (DE)

Application
EP 93119907 A 19931209

Priority
DE 4243939 A 19921223

Abstract (en)
The invention relates to a cleaning arrangement for a cooking chamber (M) having an opening arranged at the front of the cooking oven, having a chamber bottom (MB), having chamber side walls (SL, SR) and a chamber rear wall (MR). In its bottom region, the cooking chamber (M) has a trough (W) for receiving a cleaning agent (R). The trough (W) is formed in particular by the chamber bottom (MB), by the chamber side walls (SL, SR) and the chamber rear wall (MR) in the region of the chamber bottom and also by a separate wall (MW) which can be connected to the chamber (M). <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Reinigung einer Backofenmuffel (M) mit einer an der Stirnseite des Backofens angeordneten Öffnung, mit einem Muffelboden (MB), mit Muffelseitenwänden (SL, SR) und einer Muffelrückwand (MR). Die Backofenmuffel (M) weist in ihrem Bodenbereich eine Wanne (W) für die Aufnahme eines Reinigungsmittels (R) auf. Die Wanne (W) ist insbesondere durch den Muffelboden (MB), durch die Muffelseitenwände (SL, SR) und die Muffelrückwand (MR) im Bereich des Muffelbodens sowie durch eine separate, mit der Muffel (M) verbindbare Wandung (MW) gebildet. <IMAGE>

IPC 1-7
F24C 7/00

IPC 8 full level
F24C 7/00 (2006.01); **F24C 14/00** (2006.01)

CPC (source: EP)
F24C 14/005 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)
DE 4243939 A1 19940630; DE 59309674 D1 19990805; EP 0607557 A2 19940727; EP 0607557 A3 19951227; EP 0607557 B1 19990630; SI 9300681 A 19940630

DOCDB simple family (application)
DE 4243939 A 19921223; DE 59309674 T 19931209; EP 93119907 A 19931209; SI 9300681 A 19931223